解説

X線発光分光の理論

小谷童雄1,2

¹理化学研究所播磨研究所* ²高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所放射光研究施設 〒679-5148 兵庫県佐用郡三日月町光都 1-1-1

Theory of X-Ray Emission Spectroscopy

Akio KOTANI^{1,2}

¹RIKEN/Spring-8

²High Energy Accelerator Research Organization, Institute of Materials Structure Science, Photon Factory 1–1–1 Kouto, Mikazuki-cho, Sayo, Hyogo 679–5148, JAPAN

Abstract

A review is given of recent progress in theory of X-ray emission spectroscopy. After a general introduction, I present four topics on resonant X-ray emission spectroscopy (RXES): (1) RXES in high T_c related materials, (2) that in f^0 and d^0 systems, (3) that by electric quadrupole excitation, and (4) magnetic circular dichroism of RXES in ferromagnetic materials. Finally, I give some discussions on the terminology of RXES and resonant inelastic X-ray scattering (RIXS), as well as on the coherence in the second order optical process.

1. はじめに

X線発光分光 (X-ray emission spectroscopy, XES) と いうのは、物質に X線が入射して内殻電子を外殻状態に 励起し、その励起状態がX線を放出して緩和する際のX 線を分光するものである1-3)。入射光のエネルギーが内殻 電子の吸収端付近への励起に共鳴するとき、これを「共鳴 X 線発光分光」(resonant X-ray emission spectroscopy, RXES) と呼び,一方,入射光のエネルギーが吸収端より 遥かに大きく,内殻電子が高エネルギー連続帯へ励起され る場合を「通常のX線発光分光」(normal X-ray emission spectroscopy, NXES) と呼ぶ。いずれの場合も、内殻電 子のX線励起から輻射緩和によるX線発光までの過程が コヒーレントな2次光学過程として記述される。NXES の場合、X線励起とX線発光の間のコヒーレンスが破れ ているとする説があるが、正しいとはいえない。また、共 鳴X線発光のことを共鳴X線非弾性散乱 (resonant inelastic X-ray scattering, RIXS) と呼ぶことがあるが, 完 全に同義語とは言えない。これらに関しては、後ほど改め て触れる。

RXESのスペクトル形状は入射光エネルギーの値に強 く依存して変化する。また、そのスペクトル強度は入射光 エネルギーと発光エネルギーの差(これをラマンシフトと 呼ぶ)が一定のところに現れることが多く、ラマンシフト は物質内に生成された素励起のエネルギーに相当する。入 射光エネルギーが高くなるにつれて、ラマンシフトが一定 のスペクトル強度は減少し、これにかわって発光エネル ギーが一定のところに大きなスペクトル強度をもつように なる。そのスペクトル形状の入射光エネルギー依存性は、 入射光エネルギーの増加とともに次第に小さくなり、つい に消失する。これが NXES である。

さて,2次光学過程であるX線発光分光(XES)を,1 次光学過程である X 線吸収分光 (X-ray absorption spectroscopy, XAS) やX線光電子分光 (X-ray photoemission spectroscopy, XPS) と比較すれば, XAS は RXES の中 間状態に対応し、XPS は NXES の中間状態に対応するこ とがわかる。つまり、XES はその過程の一部として既に XAS や XPS を含み、さらにそれらの励起状態に対する輻 射緩和の情報を付け加えたものである。したがって, XES は XAS や XPS よりも遥かに多くの情報を提供する ことができるが、一方、X線領域(特に軟X線領域)で は輻射効率が小さいため、十分正確に XES を実験で観測 するためには輝度の高い光源が必要である。XAS や XPS の研究は第1世代放射光,第2世代放射光の時代から徐 々に発展してきたが、XES 特に RXES の研究はこれらに 比べて大きな立ち遅れがあり, 第3世代放射光が利用で きるようになって初めて研究が軌道に乗ったということが できる。

RXESの研究の発展状況を知るひとつの資料として, Fig.1に筆者らがRev.Mod.Phys.に書いた解説³⁾に引用 したRXESの論文を実験と理論に分けて,その数を年次 別にプロットしたものを示す。高輝度光源が利用できるよ うになった1990年あたりから実験が立ち上がり,その後 急速に研究が進展している様子がよくみえる。理論研究も 実験とともに盛んになっているが,立ち上がりの部分に関 しては,一時期理論が実験に先行している。これは,筆者 らの理論グループが,実験の発展を予測して,一足先に理 論研究をスタートさせたためである。対象としては,電子 相関の強いfおよびd電子系を考え,1次の光学過程の理

Figure 1. Number of theoretical and experimental papers on RXES which were referred in the review article by Kotani and Shin (*Rev. Mod. Phys.* **73**, 203 (2001)).

論で成功した不純物アンダーソン模型やクラスター模型を 用いて計算を進めた。そして、将来 XES(特に RXES) の実験が可能になれば、どのような物質系に対してどのよ うなスペクトルが期待されるか、また、それからどのよう な物性の知見が得られるかを理論的に予測した。La 化合 物、Ce 化合物、さらに高温超伝導銅酸化物に対する XES の具体的な計算が実験に先立って行われた。この頃の初期 の理論にはここでは詳しく触れないが、これらはその後の 実験で検証されたり、実験の詳しい解析のための基礎とし て重要な役割を果たした。以下では、RXESを中心にし て、最近のトピックスを4つの主題に分けて紹介する。

2. 高温超伝導関連物質の RXES

La₂CuO₄のCuの2p-3d励起に対する3d-2p発光(Cu 2p-3d-2p RXESと記す)の理論は、田中ら⁴⁾が実験に先 立って1993年に発表した。そこでは、RXESは結晶場準 位間の電子励起や電荷移動励起の観測に適していること、 それらの励起の対称性がRXESの偏光依存性としてスペ クトルに強く反映されることが、RXESの具体的な計算 を通して予言された。この理論から数年を経て、Duda ら⁵⁾はその実測に成功した。残念ながら、実験の分解能は よくなかったが、測定されたスペクトルは田中らの計算結 果を実験の分解能で畳み込んだものとかなりよく一致し、 もし将来、このようなRXESの偏光依存性が高分解能で 観測されれば、それは物質の電子励起とその対称性を知る ための有力な手段になりうることを強く示唆した。

Duda らの実験の後, Hill ら⁶⁾が Nd₂CuO₄ の Cu 1s-4p-1s RXES の実験を行い,約6 eV のラマンシフトのところ に非弾性散乱のピークを観測した。松原や井手が不純物ア ンダーソン模型による Cu 1s-4p-1s RXES の計算をおこ ない,この非弾性散乱は Cu 3d とO 2p の結合状態(基底 状態)から反結合状態への電荷移動励起によることが判明 したが,このピーク強度の入射光エネルギーに対する依存 性が吸収端の付近でどうしても実験と一致しなかった⁶⁾。 結局,その強度を説明するためには不純物アンダーソン模 型では不十分で,これを複数個の Cu 原子を含むクラス ター模型に拡張し,1s-4p 励起の中間状態で Zhang-Rice 一重項状態が形成されることを考慮する必要があることが



Figure 2. (a) Comparison of calculated (solid curve) and experimental (open circles with error bars) results for the 6 eV inelastic peak intensity of RXES in Nd₂CuO₄ as a function of the incident photon energy. The calculation was made with the Cu_5O_{16} cluster model shown in (b).

明らかになった。Fig. 2(a)に井手ら7)による計算結果 (Fig. 2(b)のCu₅O₁₆クラスター模型による)を実線で示 す。これはRXESの6eVピークの強度を入射光エネル ギー(原点は適当にずらせてある)の関数としてプロット したものであり、〇は Hill らによる実験結果である。 Fig. 2(b)の中心サイトのCu 1s 電子が4p バンドに励起 されたとしよう。「B」の付近は吸収端に対応し、そこで は1s内殻正孔のポテンシャルが隣接するCuO4単位胞か らの電荷移動によって遮蔽を受ける。基底状態では各 CuO₄単位胞に一つづつ価電子正孔が存在するので,吸収 端Bでは内殻正孔サイトに隣接するCuO4単位胞に2個 の正孔が作られることになり、これが一重項束縛状態を形 成したものが Zhang-Rice 一重項である。Zhang-Rice 一重 項の形成は6eVピークの強度を抑えるはたらきがあり, これによって計算結果は実験とよく一致するようになる。 一方,吸収帯の上端の「A」では単位胞間の電荷移動がほ とんどなく、6 eV ピーク強度の大きな共鳴増大が見られ る。

その後、理論は Cu サイトの内殻励起 RXES から O サ イトのものに展開し、最近岡田ら⁸⁻¹⁰⁾ は O 1s 励起の RXES にも Zhang-Rice 一重項状態や 6 eV 電荷移動励起 などの多体効果が反映されることをモデル計算で示した。 **Fig. 3(a)**は計算結果の一例で、Cu₄O₁₃ クラスター模型を 用いて O 1s-2p-1s RXES を 2 つの偏光配置で計算したも のである⁹⁾。「polarized 配置」と「depolarized 配置」はそ れぞれ、入射 X 線の偏光が散乱面に平行、垂直な配置 で、入射光と発光の間の角度は90度に固定されている。 またこの計算では、入射光は CuO₂ 面に垂直に入射するよ うにとられている。この図から明らかなように、6 eV 近 傍に電荷移動励起が、2 eV 近傍に Zhang-Rice 一重項励起 があり、また結晶場励起(dd 励起)やスピンフリップ励



(b)

Figure 3. (a) Calculated and (b) experimental results of the O 1s–2p–1s RXES for cuprates. (a) and (b) are obtained with a Cu_4O_{13} cluster model and for $Sr_2CuO_2Cl_2$, respectively. The solid and dashed curves represent the results for polarized and depolarized configurations (two different polarization geometries).

起などもみられる。さらに、これらの励起は強い偏光配置 依存性をもつことがわかる。従来は、OサイトのRXES の実験結果は、バンド計算によるO2p部分状態密度と比 較して論じられていたが、銅酸化物ではCu3d-O2p状態 間に強い混成があるため、Cuサイトを中心として生じる 多体励起がOサイトのRXESでも顕著に反映されること が明確になった。OサイトのRXESとCuサイトの RXESは選択則が異なるため、たがいに相補的な情報を 提供することが期待される。

この計算とほぼ同じ幾何学的配置を用いた実験が,原田 ら⁹⁾によって Sr₂CuO₂Cl₂ に対しておこなわれた。結果を Fig. 3(b)に示す。理論計算との間にかなり良い対応関係 が認められ,今後,遷移金属酸化物のOサイトの RXES が新しい研究発展をもたらすことが期待される。

f⁰ 系および d⁰ 系

La 化合物や混合原子価 Ce 化合物は,通称 f⁰ 系とされ ている。ただし,CeO₂ などの混合原子価 Ce 化合物は Ce 4f と価電子帯(O 2p)の間に大きな混成相互作用がある ため,4f⁰ 配置と 4f¹L⁻¹ 配置の間の結合状態から反結合状 態への電荷移動励起が RXES において顕著にみられる (ただし,L⁻¹は価電子帯の正孔をさす)。1996年頃に Butorin ら¹¹⁾が CeO₂ の Ce 3d-4f-3d RXES のきれいな実 験データを出し,中沢ら¹¹⁾が不純物アンダーソン模型に よる解析をおこなった。この解析から,CeO₂の結合・反 結合状態間のエネルギー差が初期状態と内殻励起の中間状 態では異なっており,それは初期状態と中間状態で Ce 4f -O 2p 間の混成相互作用強度が異なるためであることが明 らかにされた。

その後,研究は d⁰系である TiO₂ や ScF₃の RXES に発 展した。ここでの研究のハイライトは、RXES に著しい 偏光依存性が見出されたことである。これらの物質の 2p-3d-2p RXES には 3d⁰ 配置と 3d¹L⁻¹ 配置の間の結合・反 結合状態と非結合状態を終状態とするスペクトルが観測さ れるが,その偏光依存性が polarized 配置と depolarized 配置で著しく異なることが明らかになった。松原ら12)に よる TiO₂の計算結果(TiO₆クラスターモデルを用いて 計算している)を Fig. 4(a) に示す。上の図は Ti 2p-3d 励起によるX線吸収スペクトル(XAS)であるが、4本 の強い主ピークと極めて弱いサテライト(g,hなど)から なっている。TiO₂の基底状態は 3d⁰ 配置と 3d¹L⁻¹ 配置の 間の結合状態であり、XAS の終状態(RXES の中間状態) では 2p⁻¹3d¹ 配置 • 2p⁻¹3d²L⁻¹ 配置間の結合状態と反結 合状態がそれぞれ, 主ピークとサテライトを構成する。そ れらが4本に分離するのは、2p内殻のスピン・軌道分裂 と3d状態の結晶場分裂のためである。入射光エネルギー をaからhまでにとったときのRXESスペクトルが, polarized 配置と depolarized 配置に対して下の図に示され ている。ラマンシフトが0eVの弾性散乱線と約14eVの 非弾性散乱線は、その終状態がそれぞれ、3d⁰配置・3d¹ L-1 配置間の結合状態と反結合状態に対応し、両者の中間 にある非弾性散乱成分は非結合状態に対応する。

注目すべきことは、弾性散乱線と約14 eV の非弾性散乱 線は polarized 配置でのみあらわれ、depolarized 配置では 禁止遷移であること、一方、両者の中間にある非弾性散乱 成分はどちらの偏光配置でも許容である、という著しい偏 光依存性である。松原らは、群論的考察から、結合・反結 合終状態は共に polarized 配置でのみ許容であり depolarized 配置では禁止遷移であるのに対して、非結合終状態 に対する RXES はどちらの配置でも許容遷移であるとい う偏光選択則を導いたが、これは基底状態とそれぞれの電 子励起状態の対称性を直接反映したものであり、RXES の偏光依存性は電子状態の対称性に関する重要な情報を与 えることを示すものである。

これに対応した実験は原田ら^{12,13)}によっておこなわれ, この選択則が見事に検証された。Fig. 4(b)は実験結果で ある。また,選択則とは別に,この計算と実験で明らかに された顕著な事実は,入射光エネルギーが XAS のサテラ イトに共鳴したとき,RXES の14 eV 非弾性散乱ピーク強 度が著しい共鳴増大を受けることである。これは,RXES



Figure 4. (a) Calculated and (b) experimental results of the Ti 2p XAS (upper panel) and the Ti 2p-3d-2p RXES (lower panel) for TiO₂. The results for polarized and depolarized configurations (two different polarization geometries) are shown.

の中間状態と終状態が共に反結合状態のため、両者の間に 大きな光学遷移強度があらわれるためであるが、XASの サテライトのように強度が小さくてその機構の同定が困難 な場合に、RXESが重要な情報を提供することも注目す べき点である。なお、実験と計算の間に認められる不一致 のうちで、XASの形状に対する多少の不一致はTiの周り の原子配置が立方対称性から少しずれていることを計算で 無視しているためである。また、実験のRXES中に縦線 で示した構造が計算に見られないことの理由については、 第6章でふれる。

その後,この方面の研究は dⁿ系 (n = 1, 2, 3) である TiF₃, VF₃, Cr₂O₃ などに拡張されているが,詳細は参考文 献¹⁴⁾をご覧いただきたい。

4. 電気四重極子励起による RXES

電気四重極子励起による RXES に関しては,1991年に Hämäläinen ら¹⁵⁾が先駆的な実験をおこなった。彼らは, Dy 化合物に対して 2p-4f 電気四重極子励起に対する 3d-2p 発光の RXES の励起スペクトル(発光のエネルギーを 3d-2p 遷移による NXES のピーク位置に固定)を高分解 能で観測することに成功した。2p-4f 電気四重極子遷移に よる X 線吸収は 2p-5d 電気双極子遷移による強い吸収の 低エネルギー側に存在することが予想されていたが,その 強度が小さいことと内殻正孔の短い寿命のためにスペクト ル幅が広くなるため,強い電気双極子遷移ピークの低エネ ルギー側の裾に隠れて,通常の XAS 測定では殆どこれを 見ることはできなかった。RXES の励起スペクトルの終 状態では 2p ではなく 3d に正孔があるため,寿命による スペクトルの広がりが小さく,電気四重極子励起を観測す ることが可能であることは,田中ら¹⁶⁾の詳しい理論解析 によって明らかになった。

希土類の 2p-4f 電気四重極子励起の研究はその後も進展 し, Bartolomé ら¹⁷⁾は軽い希土類元素(La-Eu)ではスペ クトルは 2 つのピークに分裂していること, その分裂幅 は原子番号に比例して増加することを, RXES の実験と XAS の円偏光磁気二色性(MCD)の実験から見出した。 Fig. 5(a)と Fig. 5(b)の Oは, それぞれ XAS と RXES から決めた分裂幅であるが, 両者は実験精度の範囲で一致 し, その大きさは補助的に引いた点線からわかるように, 原子番号にほぼ比例している。

ところが,ごく最近,これに対する新しい実験と計算が おこなわれ, Bartolomé らの結論はかなりの修正を受ける こととなった。Journel ら¹⁸⁾がLa とCe に対して XAS と RXESの実験から2p-4f 電気四重極子励起の分裂幅を観 測した結果を Fig. 5(a) と Fig. 5(b) に口で示す。また, 中沢ら19)がこの分裂幅を原子多重項模型で数値計算した 結果を●で示す。□と●はよく一致しているが、これらは Bartoloméらの結果(Oと点線)からかなりずれている。 新たに明らかになったことは次の2点である。(1) XAS か ら決めた分裂幅と RXES から決めた分裂幅は一致しない。 (2)どちらで決めた分裂幅も単純に原子番号に比例すること はない。(1)の理由は, XAS の分裂幅は単に 4f 電子間の相 互作用のみで決まる(2p正孔の影響は無視できる)のに 対して, RXES の分裂幅は4f 電子間相互作用だけではな く RXES 終状態における 3d-4f 間相互作用の影響を受け るからである。この状況は、特別な場合として La に着目 すると極めて明白である。Laの基底状態には 4f 電子は存 在しないので, XAS の終状態では 4f 電子が1つしか存在



Figure 5. Calculated energy separation (solid circles) for (a) $2p_{3/2}$ -4f XAS and (b) the excitation spectrum of $3d_{5/2}$ - $2p_{3/2}$ RXES under the $2p_{3/2}$ -4f excitation. The experimental results of the energy separation are shown with the open circles (from ref. 17) and the open squares (from ref. 18). The dotted lines are guides for the eye.

せず,したがって4f電子間相互作用は0で分裂がない。 一方,RXESの終状態では4f電子と3d正孔が1つずつ 存在するので有限の3d-4f間相互作用があり分裂幅は有限 である。(2)に関しては,もしXASにおいて4f電子のス ピン間交換相互作用だけを考慮することにすれば,分裂幅 は原子番号に比例する筈であるが,実際には軌道成分を含 めた多重項相互作用のため比例関係は崩れることになる。

RXES から分裂幅を決めるプロセスについても注意が 必要である。RXES は入射光エネルギーと発光エネル ギーの2変数関数である。Fig. 6(a)にNdに対して, 2p3/2-4f 電気四重極子励起に続く 3d5/2-2p3/2 電気双極子遷 移によって生じる RXES 強度の計算結果を入射光エネル ギーと発光エネルギーの2次元面上で等高線図として示 す。通常のRXESは、入射光エネルギーを固定したとき の等高線図の断面に相当し, Fig. 6(b)は, Fig. 6(a)にお いて入射光のエネルギーを赤線の位置に固定したときのも のである。一方, Hämäläinen らによる励起スペクトルの 方法(中沢らの計算もこの方法によっている)は、発光の エネルギーを NXES のピーク位置 (Nd では Fig. 6(a)の -169 eV)に固定したときの等高線図の断面を求めるこ とに相当し、赤線とは垂直な断面である。このように、2 変数関数の RXES から分裂幅を求めるプロセスには多少 の曖昧さが伴うことになるが、田中ら16)が示したように、 Hämäläinen らの方法が最も合理的と考えられる。なお,



Figure 6. (a) is the calculated result of resonant X-ray emission intensity due to the Nd $2p_{3/2}$ -4f electric quadrupole excitation and 3d- $2p_{3/2}$ electric dipole transition in Nd³⁺ system, displayed as a contour map in the two-dimension plane spanned by incident and emitted photon energies. In the calculation, the full-multiplet coupling effect is taken into account. (b) is the RXES spectrum where the incident photon energy is fixed at the red line in (a), so that it corresponds to the cross section of the contour map.

上記の結論(1)と(2)は、分裂幅を求めるプロセスの多少の曖昧さによらず成立するものである。

5. RXES に対する円偏光磁気二色性

RXES の円偏光磁気二色性 (MCD-RXES) は, 強磁性 体に負と正のヘリシティーの円偏光X線を入射した際の RXES の差で定義する。ただし、発光の偏光は検知しな い。Fig.7に示すように、磁化が表面に平行な強磁性薄 膜を考え、入射X線と発光X線の進行方向を磁化の方向 を基準にして角度 $\theta_1 \ge \theta_2$ で表すことにする。MCD-RXES の角度 $\theta_1 \ge \theta_2$ に対する依存性は、原子模型の範囲 内で解析的に求めることができ、励起過程も発光過程もと もに電気双極子遷移である場合について福井ら20,21)によっ て計算がなされている。その計算は、RXESの2次光学 過程に特有のコヒーレンスと MCD-RXES の間に密接な 関係があることを初めて明らかにした。RXES の表式は 特定の中間状態を経由して吸収と発光が逐次的に生じる実 遷移(対角項と呼ぶ)と,始状態から異なった中間状態を 経由して終状態に至る2つの経路の間の干渉によって生 じる仮想遷移(干渉項と呼ぶ)に分離することができる。 干渉項はRXES がコヒーレントな2次過程であることの 直接の帰結であるが、これまで RXES における干渉項の 役割はあまり明確にはされていなかった。福井らは, MCD-RXES に対する対角項の寄与は $\cos \theta_1$ に比例し, 干渉項の寄与は $sin\theta_1$ に比例することを示した。つまり、 入射光が磁化に平行に近い場合(平行配置と呼ぶ)は対角 項が主要な役割を演ずるが、入射光が磁化に垂直な場合 (垂直配置と呼ぶ)は干渉項が100%の寄与をし、対角項 の寄与は消失することになる。さらに、この垂直配置の場 合の MCD-RXES の θ_2 に対する依存性が sin2 θ_2 に比例する筈であることも解析的な計算によって導かれた。

岩住ら^{20,21)}は Gd と Co の非晶質合金の Gd 2p_{2/3}-5d 電 気双極子励起に対する 3d-2p_{2/3} 電気双極子発光の MCD の角度依存性を測定し,そのスペクトル形状は福井らの理 論計算によくあうこと,垂直配置における MCD-RXES の振幅は sin2 θ_2 にほぼ比例することを確かめた。Fig. 8 (a) はその MCD-RXES の実験データで,入射光エネル ギーは Gd 2p_{2/3}-5d XAS のプリエッジ (7240 eV),メイ ンピーク (7247 eV),および高エネルギー連続帯励起 (7277 eV) の 3 つの値に設定され,それぞれに対して, 垂直配置と平行配置での MCD-RXES (7277 eV 励起の場 合は MCD-NXES) が実線と破線で示されている。ここ では、 θ_2 の値は45度に固定されている。また,垂直配置 と平行配置では縦軸のスケールが異なっていて,垂直配置 での MCD の振幅は平行配置の場合の約1/5であることが わかる。この実験と同じ条件の下で計算された理論の結果 が Fig. 8(b)に示されているが、実験と理論は、スペクト ルの形状においても、垂直配置と平行配置の相対強度にお いてもよく一致している。このことは、垂直配置での実験 は確かに 2 次光学過程の干渉効果を観測していることを 示唆している。このことを、より明確にするために、 MCD-RXES の θ_2 依存性が測定された。Fig. 9 は垂直配 置において入射光エネルギーを XAS のメインピークの位 置に固定し、3d-2p_{2/3} MCD-RXES の 3 つの異なった発 光エネルギー (A: 6027 eV, B: 6055 eV, C: 6058 eV) にお ける振幅を θ_2 の関数として示したものである。また、理 論計算の結果 (sin2 θ_2 に比例している)が実線で示され ているが、実験とかなりよく一致している。このことか ら、垂直配置 MCD-RXES の実験は、ほとんど純粋の干 渉項を観測することに成功したものと結論できる。

その後, RXES の MCD の研究は電気四重極子励起の場 合にも発展しつつあり,最近中村ら²²⁾は,Sm と Co の非 晶質合金の Sm 2p-4f 電気四重極子励起に対する 3d-2p 電 気双極子発光の MCD の観測に成功し,その結果は福井



Figure 7. Geometrical alignment of MCD in RXES is shown in the scattering plane. The $\theta_1(\theta_2)$ denotes the angle between the direction of incident (emitted) X-ray and that of the magnetization M. The MCD in RXES is the difference of RXES spectra for incident photons with + and - helicities, where the helicity of the emitted photon is not detected.



Figure 9. Experimental result of θ_2 dependence of MCD-RXES in the transverse geometry for three different emitted photon energies A (closed circle), B (cross) and C (open circle). The solid curves are the calculated ones.



Figure 8. (a) Experimental and (b) theoretical results of the Gd $3d-2p_{3/2}$ MCD-RXES for incident X-ray energies at the pre-edge (7240 eV), resonance (7247 eV) and normal (7277 eV) excitations. The results in the transverse and longitudinal geometries are shown with the solid and dashed curves, respectively.

ら²²⁾の理論計算によってかなり良く再現された。この実 験では、 $\theta_1 \ge \theta_2$ は固定されていて、干渉項に比べて対角 項が圧倒的に大きな場合に相当しているが、垂直配置の場 合を含めて、詳細な角度依存性が観測できればさらに興味 ある展開が期待される。現在、福井ら²³⁾は詳しい角度依 存性の計算を進めている。また、2次光学過程の干渉効果 によって生じる MCD は、共鳴2光子吸収の理論²⁴⁾にも発 展している。

6. おわりに

本稿では、X 線発光分光の理論について、RXES の最 近の研究を中心にし、実験との比較にも留意して述べた。 おわりにあたって、(1) RXES と RIXS について、(2) NXES における2次光学過程のコヒーレンスについて、 の2 点を中心にして、筆者が日頃感じていることを述べ ておきたい。

XESはよく確立された概念であり、これをRXESと NXESの2種類に分割することは自然な分類である。既 に見たように、入射光エネルギーが内殻電子の吸収端付近 にあるときは、XESはラマンシフトが一定のところに現 れることが多く、そのスペクトル形状は入射光エネルギー の値に強く依存する。これがRXESの特徴である。入射 光エネルギーが高くなるにつれて、発光エネルギーが一定 のところにスペクトル強度が移り、十分高い入射光エネル ギーでスペクトル形状の入射光エネルギー依存性が消失し たものがNXESである。つまり、XESは入射光エネル ギーの増加とともにRXESからNXESにクロスオーバー を起こす。

実は、内殻電子の励起状態(XESの中間状態)の緩和 過程には輻射緩和の他にオージェ緩和があり、一般に両者 は同時に起こっている。オージェ緩和によって放出される 電子を観測する分光をオージェ電子分光 (Auger electron spectroscopy, AES) と呼ぶが、XES と AES は共通の中 間状態が異なった緩和をすることに起因する2種類の分 光である。ここで、強調したいことは、XES を RXES と NXES に分類することは必ずしもすべての人達に受け入 れられているとは言えないが, AES を「共鳴 AES」 (resonant AES, RAES) と「通常の AES」(normal AES, NAES)に分類することは既に十分に確立した概念となっ ていることである。すなわち、入射光エネルギーが内殻電 子の吸収端付近にあるときは、AES のスペクトル形状が 入射光エネルギーに強く依存していて, RAES と呼ばれ るが、一方、十分高い入射光エネルギーに対してはこの依 存性が消失して NAES と呼ばれる。オージェ電子のエネ ルギーは、RAES では入射 X線のエネルギーと連動して 変化し、一方、NAES では入射 X 線のエネルギーに依ら ず一定となる。軟X線領域ではオージェ緩和の強度は輻 射緩和に比べて格段に強く, AES は高輝度放射光源の出 現前から盛んに研究されていたため, RAES, NAES の分

類も早くから確立していたものと考えられる。XES でも 全く同様な RXES と NXES の分類をすることは、中間状 態が共通であることからも全く自然であると言える。

RXES は X線が物質に入射し、さらに X線が放出され るのであるから、これをX線の共鳴散乱と捉えることが できる。この共鳴 X 線散乱を弾性散乱と非弾性散乱に分 けて, それぞれ, 共鳴弾性 X 線散乱 (resonant elastic Xray scattering, REXS), 共鳴非弾性 X 線散乱 (RIXS) と 呼ぶ。RXES と RIXS は完全な同義語ではなく, RXES は REXS と RIXS の両方を含む。たとえば、本稿で述べ た TiO₂ や ScF₃ の 偏光 選択則は REXS と RIXS の 両方に またがっているから RXES として記述するのがふさわし い。また, RXES と NXESは, 入射光エネルギーによっ てクロスオーバーを起こすという意味で、よい対比をなす が、RIXS とNXES の対比はあまり必然性がない。Fig. 4 (b)のTiO2のRXESの実験データには縦線で示したエネ ルギー位置にピークが見られる。実はこの縦線の位置は発 光エネルギーが一定であることを示していて、これらの RXES の性格は、むしろ NXES に近い(但し、スペクト ル形状は入射光エネルギーに依存している)。このような 状況では、スペクトル全体を RIXS と見るよりも、RXES と記述するのがふさわしい。

RXES と RIXS の用語は、しばしば混同して用いられ ている。筆者自身は、上記の状況などを考慮して、RXES の方がふさわしい場合が多いと思っている。実際、筆者ら の論文では殆ど RXES の用語で統一している。しかし, 用語よりも物理的内容のほうが遥かに重要であるので、矛 盾(例えば「Fig. 4(b)の RIXS の弾性散乱線の偏光選択 則は」というような表現)や誤解を生じない限りは用語に 固執する必要はないであろう。筆者は、共同研究者が共著 論文のタイトルを RIXS にしたいと言えばそれを受け入れ ているし、国際会議の招待講演で RIXS について話してく れと頼まれれば、講演のタイトルを主催者のつけた RIXS のままにしておくこともある。また, Rev. Mod. Phys. に レビューを書いたときは、編集者の強い要望によりタイト ルを RXES とはせず,不本意ながら RIXS の方にした³⁾。 しかし、レビューの中身では、RXES と RIXS の用語を 併用している。筆者の友人の外国人は、筆者の意見に賛成 しながら、「ただ、アールエックスイーエスというのは発 音しにくいが、リックスの方は簡単だ」と言って笑ってい た。ちなみに, RXES または RIXS のことを,「共鳴 X 線 ラマン散乱」とか「共鳴蛍光」と呼ぶこともある。筆者は 「共鳴蛍光」の用語にはかなり抵抗を感じるが、用語を統 一することはなかなか難しいことだと思う。

さて、NXESの形状や発光エネルギーが入射光エネル ギーに依存しない理由について述べる。入射X線によっ て内殻電子が十分エネルギーの高い連続帯に励起された場 合、励起された電子は大きな運動エネルギーを持つため、 ほとんど残りの電子系と相互作用することなく内殻正孔サ イトを瞬時に離れる。発光はその後で生じる。したがっ て、入射 X 線の情報はすべてこの励起電子によって持ち 去られてしまい、発光スペクトルに影響を与えることがな い。

NXES の中間状態は XPS の終状態と同じであるから, 一般に多電子相互作用(光電子は別として)による複数の 固有状態を取りうる。さらにそれらの状態は,NXESの 個々の終状態との間に光学遷移の行列要素を持ちうるか ら,異なった中間状態を経由した NXES の干渉項が一般 には存在することになる。これは、NXES が RXES と同 じようにコヒーレントな2次光学過程であることを意味 する。この事情は,可視光領域の2次光学過程で見られ るルミネッセンスとは全く異なっている。ルミネッセンス も,NXES と同じように,その発光エネルギーやスペク トル形状は入射光の影響を受けない。そのため、NXES は時々ルミネッセンスと混同されることがある。しかし, ルミネッセンスでは、中間状態において電子・フォノン相 互作用による位相緩和が生じ、光励起過程と発光過程の間 のコヒーレンスが破れている(そのために入射光の影響が 消失する!)。しかし NXES では、多くの場合、内殻正孔 の寿命が短いため、電子・フォノン相互作用による位相緩 和は進行しない。

実際に,NXESにおいてもコヒーレンスは保たれてい て,RXESと同程度に干渉項が存在することを示す貴重 な実験データがある。それは,岩住ら^{20,21)}による**Fig. 8** (a)の7277 eVのデータである。7277 eVは吸収端よりも 十分に高エネルギーであるから,このデータはNXESの MCDに相当する。このとき,垂直配置で有限のMCDが 観測されたことは,NXESにおいても干渉項が存在する ことを意味している。しかも,垂直配置と平行配置での MCDの比が,NXESでもRXES(7247 eVおよび7240 eV)でも同程度であることは,2次光学過程のコヒーレ ンスの度合いが,NXESでもRXESでも同程度であるこ とを示している。

さて、一つ言い残したことがあるので、それに触れてか ら稿を閉じたい。Fig. 4(b)のTiO₂のRXESで縦線で示 したスペクトルは、NXESに近いが完全なNXESではな い。また、入射光エネルギーも吸収端近傍にあり、高エネ ルギー連続帯を励起しているわけではない。さらに、 TiO₆クラスターモデルによる計算(Fig. 4(a))では再現 することができない。では、このスペクトルの成因は何で あろうか? 井手ら²⁵⁾は、TiO₆クラスターモデルを超え て、複数のTi原子間で3d電子がホッピングする効果が 重要と考え、1次元 d-pモデルによる計算をおこなった。 その結果、クラスターサイズがある程度大きくなると、吸 収端近傍の励起でもNXESに近いスペクトルが現れるこ とが見出された。1個のTiだけを含むクラスターでは、 入射光によって内殻から励起された3d電子は、内殻正孔 サイトから離れてしまうことができないので、発光過程に 直接関与することになり,発光スペクトルは入射光エネル ギーに強く依存することになる。しかし,クラスターサイ ズが大きくなると,光励起された3d電子がTi原子間を ホッピングして,内殻正孔サイトから十分に離れた後に発 光が起こることが可能になる。吸収端の近傍では,ホッピ ングの大きさはそれほど大きくないので,完全なNXES とはならず,NXESに近いスペクトルが現れる。これは, RXES から NXES へのクロスオーバーの過渡的な状況と 考えることができる。

ここに述べた研究は,文中に挙げた多数の方々との共同 研究によって初めて可能になったものである。最後に,こ れらの方々に深く感謝の意を表したい。

参考文献

- 1) 田中 智, 小谷章雄: 固体物理 30, 1 (1995).
- J. Nordgren and E. Z. Kurmaev, ed.: "Soft X-Ray Emission Spectroscopy", J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. (special issue) 110–111, (2000).
- 3) A. Kotani and S. Shin: Rev. Mod. Phys. 73, 203 (2001).
- 4) S. Tanaka and A. Kotani: J. Phys. Soc. Jpn. 62, 464 (1993).
- 5) L. C. Duda: Ph.D. thesis (Uppsara University) 1966.
- J. P. Hill, C.-C. Kao, W. A. T. Caliebe, M. Matsubara, A. Kotani, J. L. Peng and R. L. Greene: *Phys. Rev. Lett.* 80, 4967 (1998).
- 7) T. Idé and A. Kotani: J. Phys. Soc. Jpn. 68, 3100 (1999).
- 8) K. Okada and A. Kotani: Phys. Rev. B 65, 144530 (2002).
- 9) Y. Harada, K. Okada, R. Eguchi, A. Kotani, H. Takagi, T. Takeuchi and S. Shin: *Phys. Rev. B* 66, 165104 (2002).
- 10) K. Okada and A. Kotani: J. Phys. Soc. Jpn. 72, 797 (2003).
- 11) S. M. Butorin, D. C. Mancini, J.-H. Guo, N. Wassdahl, J. Nordgren, M. Nakazawa, S. Tanaka, T. Uozumi, A. Kotani, Y. Ma, K. E. Myano, B. A. Karlin and D. K. Shuh: *Phys. Rev. Lett.* **77**, 574 (1996).
- M. Matsubara, T. Uozumi, A. Kotani, Y. Harada and S. Shin: J. Phys. Soc. Jpn. 69, 1558 (2000).
- 13) Y. Harada, T. Kinugasa, R. Eguchi, M. Matsubara, A. Kotani, M. Watanabe, A. Yagishita and S. Shin: *Phys. Rev. B* 61, 12854 (2000).
- 14) M. Matsubara, T. Uozumi, A. Kotani, Y. Harada and S. Shin: J. Phys. Soc. Jpn. 71, 347 (2002).
- 15) K. Hämäläinen, D. P. Siddons, J. B. Hastings and L. E. Berman: Phys. Rev. Lett. 67, 2850 (1991).
- 16) S. Tanaka, K. Okada and A. Kotani: J. Phys. Soc. Jpn. 63, 2780 (1994).
- 17) F. Bartolomé, J. M. Tonnerre, L. Seve, D. Raoux, J. Chaboy, L. M. Garcia, M. Krisch and C. C. Kao: *Phys. Rev. Lett.* 79, 3775 (1997).
- 18) L. Journel, J.-M. Mariot, J.-P. Rueff, C. F. Hague, G. Krill, M. Nakazawa, A. Kotani, A. Rogalev, F. Wilhelm, J.-P. Kappler and G. Schmerber: *Phys. Rev. B* 66, 45106 (2002).
- 19) M. Nakazawa, K. Fukui, H. Ogasawara, A. Kotani and C. F. Hague: *Phys. Rev. B* 66, 113104 (2002).
- 20) K. Fukui, H. Ogasawara, A. Kotani, T. Iwazumi. H. Shoji and T. Nakamura: J. Phys. Soc. Jpn. 70, 1230 (2001).
- K. Fukui, H. Ogasawara, A. Kotani, T. Iwazumi. H. Shoji and T. Nakamura: J. Phys. Soc. Jpn. 70, 3457 (2001).
- 22) T. Nakamura, H. Shoji, H. Hirai, S. Nanao, K. Fukui, H. Ogasawara and A. Kotani: *Phys. Rev. B* 67, 94439 (2003).
- 23) K. Fukui and A. Kotani: in preparation.
- 24) K. Fukui and A. Kotani: J. Phys. Soc. Jpn. 71, 2121 (2002).

25) T. Idé and A. Kotani: J. Phys. Soc. Jpn. 67, 3621 (1998).



小谷章雄

理化学研究所播磨研究所 E-mail: kotani@spring8.or.jp 専門:物性理論

略歴:

 1941年
 大阪府堺市生まれ

 1969年3月
 大阪大学大学院基礎工学研究科博士課程修了

 1969年4月
 大阪大学基礎工学部助手

 1972年4月
 東京大学物性研究所助手

 1977年4月
 東北大学金属材料研究所助教授

 1981年1月
 大阪大学理学部助教授

 1987年4月
 東北大学理学部教授

 1990年11月
 東京大学物性研究所教授

 2003年3月
 東京大学物性研究所退官 東京大学名誉教授

 2003年4月
 理化学研究所播磨研究所 量子電子材料研究

2003年4月 理化学研究所播磨研究所 量于電子材料研究 チーム連携研究員および高エネルギー加速器 研究機構 物質構造科学研究所協力研究員